

2015年度 触媒学会 「水素の製造と利用に関するシンポジウム」 開催案内

日時 2016年1月21日(木) 12時30分 受付開始

場所 東京大学 本郷キャンパス 工学部11号館 講堂

東京都文京区本郷7丁目3番1号

東京メトロ南北線「東大前」下車、徒歩10分

東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線「本郷三丁目」下車、徒歩15分

東京メトロ千代田線「根津」下車、徒歩13分

主催 触媒学会「水素の製造と利用のための触媒技術研究会」

協賛 石油学会・日本エネルギー学会・水素エネルギー協会(予定)

プログラム

13:00-13:50 講演1

「岩谷産業の水素エネルギー社会に向けての取り組み」

宮崎 淳先生(岩谷産業)

13:50-14:40 講演2

「高温太陽集熱による水素製造」

児玉竜也先生(新潟大学 自然科学研究科)

14:40-14:50 休憩

14:50-15:40 講演3

「SOEC電解による水素製造と貯蔵」

石原達己先生(九州大学大学院工学研究院)

15:40-16:30 講演4

「ギ酸の脱水素化による高圧水素製造」

姫田雄一郎先生(産業技術総合研究所)

交流会 17時00分より

東京大学本郷キャンパス内にて(工学部2号館展示室)

定員 70名

参加費(含予稿集代): 会員(含協賛学会員) 5,000円、学生 1,000円、非会員 10,000円
交流会費 4,000円当日受付にて現金でお受けします。

連絡先・申込先

〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1

東京大学大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 菊地隆司 宛

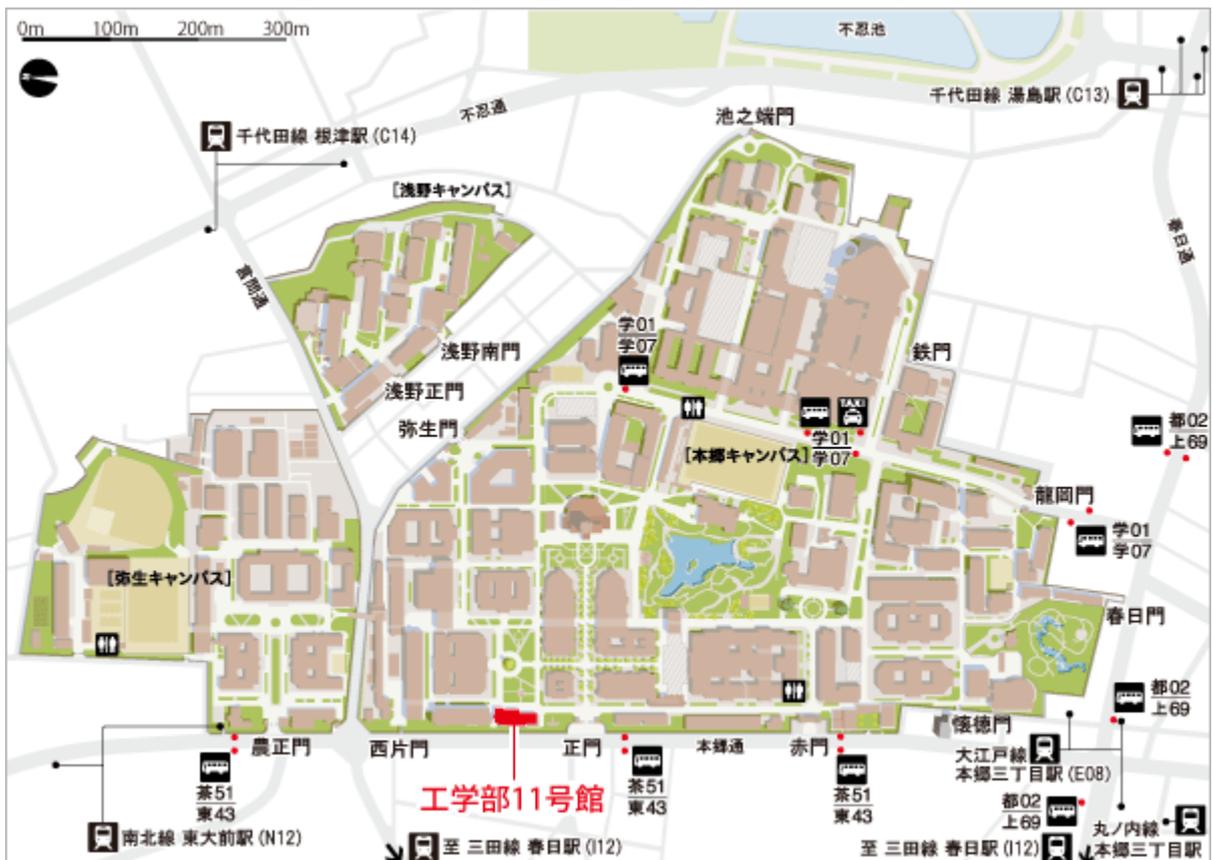
電話/ファクス 03-5841-1167 電子メール rkikuchi@chemsys.t.u-tokyo.ac.jp

お申し込み 電子メールにて「水素シンポ参加希望」と題し、ご氏名・ご所属・交流会

参加の有無を記載してお送りください。先着順、定員になり次第締め切ります。定員に満たない場合は当日の申込受付も可能です。

以上

会場案内 (http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_12_j.html)



東京大学ウェブサイトより転載